

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

61250844 A

(43) Date of publication of application: 07 . 11 . 86

(51) Int. CI

G11B 7/09

(21) Application number: 60092814

(71) Applicant:

SONY CORP

(22) Date of filing: 30 . 04 . 85

(72) Inventor:

OSATO KIYOSHI

TERAYAMA YASUNARI **FUKUMOTO ATSUSHI**

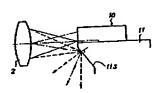
(54) TRACKING ERROR DETECTOR OF OPTICAL **HEAD**

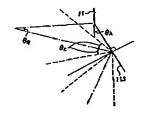
(57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate the DC fluctuation of a tracking error signal by using a beam incident part of a header part as a tilted part so that a side beam incident to the header of a semiconductor laser is reflected and not made incident again to a recording medium thereby forming the reflected beam with nearly main beam only.

CONSTITUTION: The face of the header 11 onto which the side beam via a collimator lens 2 is made incident is formed tiltedly so that its reflection beam is not made incident again in the collimator lens 2. In using not a coarse face but a mirror surface for the tilted part 11S in this case so as to avoid irregular reflection, the effect is large. Further, the reflected light of the side beam from the header 11 does not enter the collimator lens 2 by deciding the relation of θh+θG-θ c>0, where θh is an angle of the tilted part 11S to a face perpendic ular to the main beam, θ G is an angle between the main beam and the side beam, N.Ac is the N.A of the collimator lens 2 and &theta:=sin-1NAc.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio





19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 -250844

@Int_CI_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)11月7日

G 11 B 7/09

C-7247-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

②発明の名称

光学式ヘッドのトラッキング誤差検出装置

②符 頤 昭60-92814

御出 願 昭60(1985) 4月30日

切発 明 者

寺 山

里

家

東京都品川区北品川6丁目7番35号

ソニー株式会社内

砂発 明 考

康徳

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

砂発 明 者

敦 本

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 東京都品川区北品川6丁目7番35号

福 勿出 願 人 ソニー株式会社

大

外1名

四代 理 人

弁理士 伊 藤 頁

発明の名称

光学式ヘッドのトラッキング概差

技出装置

特許様式の報酬

半導体レーザ装置と、脳折格子と、ビームスブ リッタと、対例レンズと、光検出器とを育し、上 配半導体レー学装置よりのレーザビームが上記制 折格子によりメインピーム及びその両側の2本の サイドピームに分けられ、この3つのピームが上 配ピームスプリッタ及び対勧レンズを介して光学 式記録媒体に入射され、この光学式記録媒体から 反射されたピームが上記対物シンズを介してピー ムスプリッタに入射されて反射され、その反射ピ ームが上記光検出器に入射され、上記3つのビー ムのうち少なくとも 2 つのビームの上記光検出器 からの検出出力を用いて上記光学式配録媒体上の 上記メインピームのトラッキング状態に応じたト ラッキングエラー信号を得るようにしたものにお いて、

上記光学式記録媒体よりの反射ビームが、上記・

対衡レンズ、上記ピームスプリッタ及び上記目折 格子を過患して上配半導体レーザ装置に戻るメイ ンピーム及びその調例のサイドビームに対してレ ーザ出射端面でのピーム反射を抑えるとともに、 上記半導体レーザ装置のヘッダ部に入射するサイ ドビームの反射ビームが上記光学系に再入射しな いように上記ヘッダ部の上記ピーム入射部分が傾 斜部とされてなる光学式ヘッドのトラッキング旗 差検出装置。

発勁の詳細な説明

以下の順序でこの発明を説明する。

- 人 産業上の利用分野
- 発明の概要
- C 従来の技術
- 発明が解決しようとする問題点
- 問題点を解決するための手段
- 実施例 (第1图~第3图)
- H 発明の効果

and the Library of the All Lates

A 産業上の利用分野

この発明は光学式記録装置、再生装置及び記録 将生装置に使用して評遺な光学式ペッドのトラッ キング鉄差検出装置に関する。

B 発明の拡製

この発明は半導体レーザ装置よりのレーザビームを到折格子によって回折させて 0 次及の少土1 次のビームを得、この 3 つのピームのうちの少少なくとも 2 つのピームの光学式配録媒体よりの反射ドラームを発性出し、それを開発を得るものにおいて、上記のの対 5 特に半導体レーザ装置のへッが部に入射するサイドビームがダ部のそのピーム入射が形を開発のように、ヘッダ部のそのピーム人射が形が関係のである。この場合に、レーザ出射域のレームの反射を増えるように出射域でのこのビームの反射を増えるようにしておく。

ーム L+1. L-1 は光学式配録媒体 (光磁気配録媒体も含む) としての光学式ディスク(6)の記録版に 所定関隔(例えば10μα) をあけて入射する。

光学式ディスク(3)で反射された 1 次ビームし。 及び±1次ビームし+1, し-1 は対物レンズ(5)を通 適した後、ビームスプリック(4)に入射し、その一 部はその反射面 (4a) で反射して光検出器のに入 射する。この光検出器のは、 0 次ビームし。 及び ±1次ビームし+1, し-1が各別に入射するように される 3 個の光検出部にて視成される。

そして、いわゆる3スポット法と呼ばれるトラッキングエラー検出法の場合、±1次ピームが失々人射する一対の光検出部からの一対の光検出出力の差を探ることにより、0次ピームL。の光学式ディスク的の記録面上でのトラッキング状態に応じたトラッキングエラー信号が得られる。0次ピームが入射した光検出部からは、再生信号、フォーカスエラー信号等が得られる。

また、この3つのビームのうち、0次ビームと その瞬側のサイドビームの一方あるいは3つのビ このようにすれば、光学式ディスクにスキューがあっても、トラッキングエラー信号がこのスキューに影響されることがなくなる。

C 従来の技術

第4間は従来の光学式へッドのトラッキング製 差検出装置の一例で、OHは光学式へっドを見い として示す。(1)は例えばレーザグイオードを用い た半導体レーザ速置で、これのが楕円の発 はコリメータレーがは、ののの がある)に入射した、レンズなりののの を子のからは10次ピームと別でする。こピームは を子のからは10次ピームとののでは、 とってアグリングのと、アピームは を子のからなり、100とのの を子ののなおいで、これが無にしますの は、対してアグリンズの以にしてアリッの は、100との別にに入りの は、対してアグリンズの以にしてアリッの は、対した、対例によるというの は、対例によるというで は、対例によるというで は、対例によるというで は、対例によるというで は、対例によるというで は、対例によるというで は、対例には、対例によるというといる。 は、その集束された1次ピームし。 及びピームし。 は、その集束された1次ピームし。 とのままによりによるといるといるといるとによりなどによる。 ないる、その集束された1次ピームし。

ームのすべてを用いていわゆるアッシュブル法に よるトラッキングエラー信号の検出法を改良した 方法もある(韓顧昭59-215880 号参照)。

すなわち、この方法は3つのビームに対する光 検出器は%に分割したものを用いる。そして、ディスク上の0次ビームによるスポットがトラック にあるとき関側のサイドビームによるスポットは ランドにくるようにしておく。つまり光トラック ピッチ分ずらす。このようにすれば、それぞれの スポットに対する各光検出器の各分割部の検出出 力の差の出力、すなわちブッシュブル出力は、0 たでは逆相になる。一方、対物レンズの検ズレや ディスクのスキューによる各光検出器のアッシュ ブル出力に生じる直旋変動分は同相になる。

よって 0 次ピームに対する光検出層のブッシュ ブル出力 PPo と、 + 1 次又は - 1 次のピームに対 する光検出器のブッシュブル出力 PPs 又は PPs と の差をとれば、対物レンズの様ズレヤディスクに スキューがあっても直旋変動分のないトラッキン

5

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

グェラー信号を得ることができる。

なお、3つのブッシュブル出力を用い、PPo ー (G: PPi + G: PP2) なる演算によってトラッキングエラー信号を得るようにしてもよい。この場合、G: 及びG: は光検出器間のゲイン差を考慮した定数である。

次に、半導体レーザ装置(I)の一例について第5 図を参照して説明する。この半導体レーザ装置(I) は通常一方の電極を兼ねた制等の金属より汲るヒートシンクとなるヘッダー部(II)上に固着される。 すなわち、この例ではヘッダー部(II)はヒートシンク みで構成されている。

半導体レーザ装置(J)のレーザチップの構造を図においてその上層から下層に向かって設明すると、
(Ja) は電極度、 (Jb) は n-GaAs層 (基体層)、
(Jc) は n-Ga: -yAlyAs 層 (クラッド層)、
(Jd) は Ga: -xAlxAs 僧 (括性層)、 (Ja) は p-Ga: -yAlyAs 層 (クラッド層)、 (Jf) は p-GaAs 層である。そして、活性層 (Jd) から上述のレー

ザピームしが出射する。この半導体レーザ装置(1)

7

レンズ団を進過して半導体レーザ装置口に向かう。 この半導体レーザ装置(1)に向かうピームのピーム 畳は、無偽光ビームスブリッタを用いた場合には 多く、似光ビームスブリッタを用いた場合は少な い。この場合、半導体レーザ装置川のレーザビー ム出射幅面 (14) と、固折格子回との相対国動角 位置に応じて、半導体レーザ装置印に向かう中心 ピームLa及びその両側に位置するサイドピーム Lb, Lcの配置は第6図に示すように、央々中 心ビームしょがレーザビーム出射確而 (14) 上の 活性層 (1d) に位置し、異側ピームしも、してが 中心ピームしaの位置を遺り活性層 (1d) と直交 する直線上に於いて上下に位置する垂直方向に並 &場合と、中心ビームし a 及び両側ビームし b。 Lcが共に活性層 (1d) 上に位置する水平方向に 並ぶ場合と、中心ビームしょ及び関係ビームしり。 しょを結ぶ直線が上記2つの場合の中間の任意の 角度位置に来る場合とがある。そして、これら中 心ピームしョ及び両側ピームした。しては、0次 ピームし。と、±1次ピームし+1。 L-1が凹折格

のレーザビー人出射峰頭 (勢関油) (1A) を正面 とすると、その繋が 100~ 300 pm 、高さ (厚さ) が80~ 100 pm 、奥行が 200~ 300 pm である。 話性暦 (1d) のヘッダー部間の上面からの高さは 数 pm である。

ところで、実際的には、3スポット法のみならず前述したような改良されたプッシュブル方式のトラッキングエラー検出法を用いた場合でも、光学式ディスクにラジアル方向のスキューがあるとさには、トラッキングエラー借号に直流変動が生じてしまい、正確なトラッキングエラーを検出することができなかった。

本発明者等はその原因を究明したところ、次の ようなことが分かった。

光学式ディスク(6)で反射した 0 次ピームし。及びま1次ピームし。。 しっは対物レンズ(5)を通過した後、ピームスプリック(4)の反射面(4m)で反射するのみならず、ピームスプリック(4)を通過し 回折格子(5)に入射して、夫々に対応して格別の 0 次ピーム及びま1次ピームが発生し、コリメータ

8

子切によって再団折され、且つ混在して類優され たものである。

ところで、関例ビームしち、しての少なくとも一方がヘッダー部的の面に入射した場合は、その間が独面であるので、そのビームはそこで乱反射される。一方、関側ビームしち。しての少なくとも一方が半導体レーザ祟子(1)のレーザビーム出射端面(1A)に入射する場合は、この端面(1A)は反射率が良好(例えば10%)なので、この媚面(1A)で反射する。このようにレーザ装置(1)に入射した0次ビーム及び±1次ビームは反射され、再び回折格子(2)で回折され、ディスク(6)に達し、結局光検出器(7)上では複雑な干剤パターンを示す。

ここで、この干渉パターンは 0 次ピームと±1 次ピームの光路長の差 (位相差) によって変化する。よって、ディスク(6)のスキュー角の変化によって変化する。したがって、トラッキングエラー信号もディスクのスキュー角の変化によって変化し、例えば第7 図のような図別性をもったものとなる。尚、実際には、1α1が増大するにつれて、 トラッキングエラー信号Scのレベルは減衰す。 尚、四側ビームしb. して共レーデビーム出射値 面 (1A) に入射する 合は、第7回に対応する故 形の接幅が第7回のそれの2倍となり、位相は第 7回と異なる。

次に、以上のような干渉パターンの解析を第8 図 (レンズ系の図示を省略してある)を参照しながら行う。

第8 図において、実線にて示される(1A)はレーザビーム出射婚面であるが、破線にて示される正規の位置の出射婦面(IA)に対し例いている一般的な場合を示し、又、実線にて示される形はアイスクであるが、スキューを有し、破線を示す。 0次ビーム L。は正規の位置のレーザビーム出射婚配は正規の位置の光学エスクののの1次ビーム出射婚面(IA)及び四折格子の及び光学式ディスクのの記述、4.2 は回折格子の及び光学式ディスクのの記述、4.2 は回折格子の及び光学式ディスクのの記述

録問間の光路長である。△ & : , △ & : は尖々光路長 & : , △ & : は尖々光路長 & : , △ & : は尖々光路長 & : , △ & : は尖々光路 表である。△ & : , △ & : は尖々光学式ディスクののスキューによる光路差、レーザビー人出射値関(1A)のスキューによる光路差である。

又、gを回新格子間における①次ピームL。及び+1次ピームL。10の位相差とする。10.11を夫々回折格子間における①次ピーム、+1次ピームの透過率、1を大々光学式記録媒体側の記録面上、レーデビーム出射婚面(IA)上の反射率とする。

+1次ビームL・1が入射する光学式ディスク(6) の記録面上の点Aに於ける光の複楽擬報を次の4 つの場合に分けて考える。

(i) a : 1 + 1 次ビーム L + 1 が直接点 A に入射した 場合。

図 a : 10次ピーム L o が光学式ディスク(6)で反射し、再度団折格子(3)に入射することによって得られた 0次ピームがレーザピー

1 1

ム出射峰間 (14) で反射し、再度回折格子(3)に入射することによって得られた +1次ピームが点Aに入射した場合。

(3) a 、: 0 次ビーム L 。 が光学式ディスク級で反射し、再度詞折格子回に入射することによって得られた + 1 次ビームがレーザビーム出射場所 (1A) で反射し、再度回折格子回に入射することによって得られた 0 次ビームが点人に入射した場合。

(4) a。: +1 次ビームL いが光学式ディスク(6)で 反射し、彩度関折格子(5)に入射すること によって得られた 0 次ビームがレーザビ ーム出射傾面 (1A) で反射し、再度回折 格子(5)に入射することによって得られた 0 次ビームが点 A に入射した場合。

次にaょ~a。を式にて示す。

 $a_1 = a_1 + a_2 + \Delta a_2 + \Delta a_3$

 $a_2 = 131_1 t^2 r^4 \exp \{ \} \{ 3 (8_1 + 8_2) + g + \Delta 8_2 + \Delta 8_3 \} \}$. . . (2)

1 2

a, $-i\delta_{11}t^{3}rf^{2}\exp\left\{\frac{1}{3}\left(\delta_{1}+\delta_{2}\right)+g+2\Delta\delta_{1}\right.$ $+\Delta\delta_{2}+\Delta\delta_{2}+2\Delta\delta_{4}\right\}$ --- ∞ a₄ $-i\delta_{12}t^{3}rf^{2}\exp\left\{\frac{1}{3}\left(\delta_{1}+\delta_{2}\right)+g+3\left(\Delta\delta_{2}+\Delta\delta_{3}\right)+2\Delta\delta_{1}+2\Delta\delta_{4}\right\}\right\}$

計算の簡単のため、レーザピームの可干が距離を 2(4:+ 4:)以下とすると、点人における光 の強度 [A は次式のように扱される。

 $I_{A} = |s_{1}|^{2} + |s_{2} + s_{3} + s_{4}|^{2}$ $= t_{1}^{2}t^{2} \left[1 + t_{2}^{2}t^{2}f^{2} \left[3 + 2\cos 2\left(\Delta g_{1} + \Delta g_{4}\right) + 2\cos 2\left(\Delta g_{1} + \Delta g_{4} + \Delta g_{2} + \Delta g_{3}\right) + 2\cos 2\left(\Delta g_{2} + \Delta g_{3}\right)\right]$ $+ 2\cos 2\left(\Delta g_{2} + \Delta g_{3}\right)\right]$

又、両側ビームしり。しての関方がレーザビーム 出射傾面(1A)に入射する場合において、+1次 ビームし+1が光学式ディスク(0の記録面上の点A に入射し、-1次ビーム10次ビームし。に 対し対称な点Bに入射する場合は、点Aの光の強 度 1A は匈式の通りであるが、点Bの光の強度 1B は次式のように表される。

1 8 - 1 t2 (1 + 15 t4 r2 f2 (3 + 2cos 2 (& # 1

1 3

SARWAY TO A TO A REPROSE OF A DECEMBER OF A CONTROL OF A SARWAY AND A SARWAY OF A SARWAY AND A SARWAY AND A SARWAY AS A SARWAY AND A SA

もこで、ヘッダー部の側に入射するビームは乱 反射されるので光学系に戻らないであろうと考え、 レーザビーム出射値間 (1A) 側に入射するビーム についてこれの反射を抑制する手段を施すことが

1 5

キングエラー信号の直放変動分を完全に除去する ことはできなかった。

B 問題点を解決するための手段

この発明においては半導体レーザ装置のレーザ 出射端面側は、そこへの戻りビームの反射を抑制 する手段が施されている場合に、ヘッダー部に入 射するビームに対して、そのヘッダー部のビーム 入射部を傾斜部として反射ビームが光学系に再入 射しないようにする。

P 作用

レーザ出射幅所側のみでなく、ヘッダー部側に もサイドビームの反射を抑制する手段が設けられ たので、半導体レーザ装置よりの反射ビームはほ はメインビームのみとなり、トラッキングエラー 信号の直波変勢分は除去されるものである。

· G 実施例

第1回はこの殆明装置に用いる半導体レーザ装

考えられた。

例えば、レーザ最子であるレーザダイオードチップを取くしてサイドビームが戻って来てもそれが出射端面外になるようにしていた。

また、レーザダイオードとして高出力のものではレーザ出射偏衡の反射率の低いもの(例えば2~3%程度)が用いられてい が、このようなレーザダイオードを用いて、出射幅面側に戻るビームの反射を抑制していた。

このように、出射値面側における戻りビームの 反射の抑制の対策は値じられていたが、前述もし たようにヘッダー部については対策は値じられて いなかった。

D 発明が解決しようとする問題点

ところが、上記のようにレーザ出射値面側における戻りビームの反射の抑制が十分になされると、ヘッダー部において乱反射されたものが、コリメータレンズ四を介し、同折格子四を介してディスク(他側に戻る光の分が無視できなくなり、トラッ

16

置(I)の一例で、(10)はレーザダイオードチップ、 (11) は金銭からなるへッダー部である。

(10A) はレーザ出射過漸であり、 (10d) は 活性層である。

この例においては第1図において破験の光路で 示すコリメータレンズ四を介したサイドビームが 入射するヘッダー部(11)の面は、図のように例 斜されてその反射ビームがコリメータレンズ四に 呼び入射しないようにする。

この場合、この傾斜部 (118) は和面ではなく、 銀町として乱反射をしないようにすればその効果 は大きい。

また、第2図に示すように、この飲料部(115) がメインビームに対して垂直な面となす角 θ h は、 メインビームとサイドビームのなす角を θ g、コ リメータレンズ図のN。AをNAcとし、 θ c = \sin^{-1} NAc としたとき、

 $\theta_k + \theta_G - \theta_C > 0$

となるように定めれば、ヘッダー部 (11) からの ザイドビームの反射光はコリメータレンズ四に入

the free state of the second

射しない。

この場合に、ヘッダー部 (11) のコリメータレ ンズ凶との対応間の様方向の全域にわたって機料 部(115)を設ける必要は く、第8回に示すよ うに、ヘッダー部(11)においてレーザチップ (10) の下方のサイドピームの入射部のみに傾斜 部 (115) を有する四部 (12) を形成するように してもよい。この場合に、この凹部 (12) の質例 切 (12A) 及び (12B) をレーザチップ (10) を ヘッダー部 (11) 上に取り付けるときの機方向の 位置合わせ用のマーカとして用いることができる。 すなわち、買償辺 (12A) (12B) 関の取離モレ ーデチップ (10) の確罰 (10A) の幅に等しくし ておけば、レーザチップ(10)の両側を凹部(12) の両側辺(124) (128) に合わせるだけで位置 合わせができる。もちろん、資例辺(124)(128) をともにマーカとして用いるのではなく。その一 方を位置合わせ用のマーカとするようにしてもよ w.

なお、例斜部としては直線的なものでなく、曲

1 9

ズ、団は団折格子、(dはピームスプリッタ、向は 対物レンズ、(d)は光学式ディスク、 (10) はレー ザチップ、(d)及び (11) はヘッダー郎、 (115) は側斜部である。 面であってもよい。

H 発明の効果

この発明によれば、サイドビー人のうちヘッダー部に入射するビー人の反射ビームが再び光学系に戻ることがなくなるので、レーザチップの出射協関側においてその反射ビームを抑制するように対策しておけば、トラッキングエラー信号のディスクのスキューによる直接変勢をより効果的に除去することができる。

図面の簡単な説明

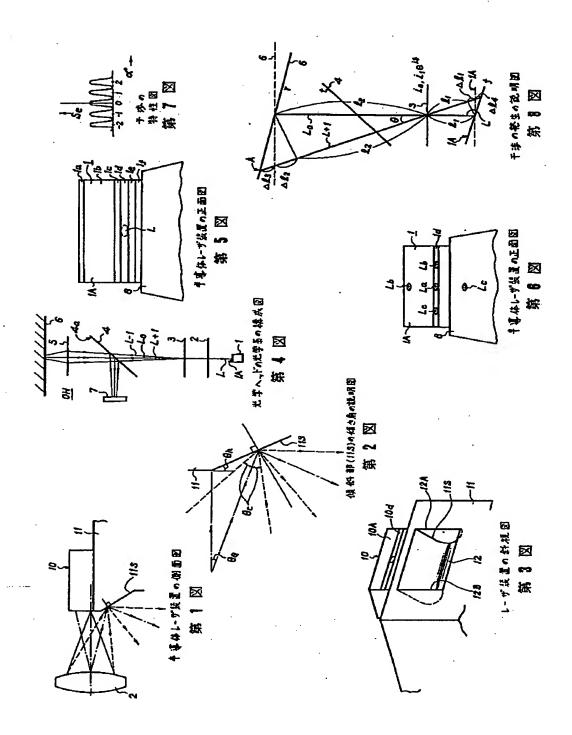
第1回はこの発明の要部の一例を示す図、第2 図はその説明のための図、第3回はその例料図の 一例を示す図、第4回は光学式ヘッドのトラッキ ング観光検出装置の光学系の配置図の一例を示す 図、第5回~第7回はその説明のための図、第8 図は干渉の説明に供する図である。

(1)は半導体レーザ装置を全体として示し、(14) 及び(10A)はレーザチップのレーザビーム出射 輪両、(1d)はその活性層、(2)はコリメータレン

2 0

代理人 伊斯 点 **创** 网 格 提 寿 盛

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE



手腕補正奪

昭和60年 5月16日

特許庁長官

1. 事件の表示

60 - 092814

昭和60年 4月30日提出の特許期 (14)

2.発明の名称

3. 補正をする針

事件との関係 特許出職人

住 所 東京都品川区北品川6丁目7番35号 称(218)ソニー株 代遊取締役 大 賀 奥 雄

4.代 理 人

住 所 東京都新宿区西新宿I丁目8番1号 7EL 03-343-582160 (新宿ビル)

氏 名 (3388) 弁理士 伊 駿 昭和60年 4月16日 5.補正命令の日付 6.補正により増加する発明の数 明知者の発明の詳細な説明の間。 7. 補正の対象

8. 補正の内容

手統補正辭

昭和60年 6月21日

特許庁長官

適

1.事件の表示

2.発列の名称

3.補正をする者

符許出順人 事件との関係

住 所 東京都品川区北品川6丁目7番35号 名 称(218)ソ ニ ー 代表取締役 大 實

4.代 理 人

住 所 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 TEL 03-343-5821時 (新宿ビル)

氏 名 (3388) 弁理士 5. 補正命令の日付 昭和



6. 補正により増加する発明の数

明細書の発明の詳細な説明の選 7.福正の対象

8. 補正の内容

(1) 明相書中、第8頁9行「ラジアル」を「夕光」 ンシャル」と訂正する。

山 明和杏中、20頁1行「あってもよい。」の後 に改行して下記を加入する。

「また、出射婚買 (1A) の反射率が良好な場合 にはn-Gala河 (16) , n-Gal -yālyās 厨 (1c) に無反射コーティングを施してもよい。」

以上

数は異常できます。この時では動物をあればするのでは、このであるから